



一般財団法人 マイクロマシンセンター

http://www.mmc.or.jp

理事長：山中 康司（株式会社デンソー代表取締役副社長）
 専務理事：長谷川 英一
 設立：平成4年（1992年）1月24日
 賛助会員：39社・団体、MEMS協議会メンバー：177社・団体

一般財団法人マイクロマシンセンターは、マイクロマシン/MEMS等のマイクロナノ分野に関する基盤技術の確立及びマイクロマシン/MEMS産業分野発展のための環境整備活動を通じて、わが国産業の発展に寄与することを目的とする我が国唯一の団体です。

当センターは、本分野に関する調査研究、情報収集・提供、内外交流（MEMS協議会）、標準化及び普及啓発等の事業を、非営利主体としての特徴を生かしながら強力に推進しています。また、これまで当センターでは本分野に関する基盤技術の確立や産業化推進を図るべく産学官の力を結集した数々の国/NEDO主導の技術研究開発プロジェクトを主体的に担ってきましたが、このフォローアップ事業にも注力しています。

特にマイクロナノ分野のオープンイノベーションを実践する拠点として発足し、わが国有数のファンドリーとなったマイクロナノオープンイノベーションセンター（MNOIC）活動については産業界からの強いニーズがあることから、更なる活動強化を目指します。また、MEMS協議会の研究会活動の一環としてスマートセンシング&ネットワーク（SSN）研究会を発足させ、スマートセンシング技術の開発、社会・産業へのセンサーネットワークの展開を支援しています。

さらに、国/NEDOが主導する多くの産学連携の研究コンソーシアムによる先端技術開発プロジェクトに積極的に参画し、その推進を支援します。以下に現在受託中のプロジェクトを示します。

- ・ 学習型スマートセンシングシステムの研究開発（LbSS）
- ・ 血中成分の非侵襲連続超高度計測デバイス及び行動変容促進システムの研究開発（BaMBI）
- ・ 薄膜ナノ増強蛍光による経皮ガス成分の超高度バイオ計測端末の開発（SNIF）



一般財団法人 マイクロマシンセンター（MMC）/ MEMS協議会の会員区分と会費



分野	MMC賛助会員				MEMS協議会メンバー			
	マイクロマシン/MEMS等分野全般				MEMS等分野 ^{*2)}			
	一般賛助会員	特別賛助会員	情報賛助会員	団体賛助会員	正メンバー (SSN研究会活動を含む)	アンソートメンバー (associate)		MEMS fellow (個人)
A	B	C	D	E	企業・団体	中小ベンチャー	H	
対象	企業	企業	企業 (情報提供中心)	団体 (大学、研究機関等を含む)	企業	企業/団体 (情報提供中心)	中小ベンチャー・ 小規模企業 ^{*3)} 公的機関 (活動に制約あり)	個人
会員活動	全ての会員活動	一部の会員活動 ^{*1)}	情報提供中心の 会員活動	団体設立趣旨を 勘案した会員活動	B会員と同様の 会員活動	C/D会員と同様の 会員活動	一部の会員活動	一部の会員活動
① 委員会活動	○	△ (一部の活動に参加可)	△ (一部の活動に参加可)	△ (一部の活動に参加可)	△ (一部の活動に参加可)	△ (一部の活動に参加可)	—	—
② 情報提供(報告書等)	○	○	○	○	○	○	△(一部の資料)	△(一部の資料)
③ MNOIC利用割引	○(P、Vコース)	○(P、Vコース)	○(P、Vコース)	—	○(P、Vコース)	○(P、Vコース)	—	—
④ マイクロナノネット参加	○	○	○	○	○	○	○	○
⑤ MEMSセンシング&ネット ワークシステム展出版割引 ^{*4)}	小間数制限なし	小間数制限なし	小間数制限なし	小間数制限なし	小間数制限なし	小間数制限なし	1小間	—
⑥ MEMS講習会参加料割引 ^{*5)}	人数制限なし	人数制限なし	人数制限なし	人数制限なし	人数制限なし	人数制限なし	人数制限なし	本人のみ
⑦ 先端技術交流会参加料割引 ^{*5)}	人数制限なし	人数制限なし	人数制限なし	人数制限なし	人数制限なし	人数制限なし	人数制限なし	本人のみ
⑧ 相談・アドバイス	○	○	○	○	○	○	○	○
年会費(不課税)	200万円	100万円	30万円	20万円	100万円	企業 30万円 団体 20万円	5万円	5千円

*1) MMCの5事業(調査研究、情報収集・提供、内外交流(MEMS協議会)、標準化、普及啓発)に加え、(MEMS協議会活動としての)SSN研究会活動を指し、そのうちの一部について参加する形となります。
 *2) MEMS協議会の活動
 <政策提言活動> 行政、関係機関との意見交換会の開催
 <産学連携活動> 研究会活動、最先端技術交流会活動、国内研究機関・大学等との連携強化
 <MEMS開発のためのインフラ整備活動> MNOIC、MEMSファンドリーネットワークの拡充・強化、MEMS ONEの普及促進、人材育成事業の推進、各地の公的ファンドリー、地域クラスターとの連携強化
 <MEMSビジネス内外交流活動> MEMSセンシング&ネットワークシステム展の開催、海外調査ミッションの派遣、マイクロマシンサミットへの参加、海外MEMS関連団体・研究機関との連携強化
 <SSN研究会活動> スマートセンシング&ネットワーク活動に関する研究会
 *3) 中小ベンチャー・小規模の個人事業主(従業員20人以下)、事業開始後10年未満の個人事業主、小規模企業(法人、従業員20人以下)、設立後10年未満で資本金3億円以下の法人<特許庁による定義を準用>
 *4) 出版割引額については、その都度定めます。
 *5) 参加料割引については、その都度定めます。